



Warenträger für MOC Orbiteur

Das speziell für die Anlage entwickelte **RK-MIAS** Aufnahmesystem gewährleistet eine optimale Reinigung und Fixierung der zu reinigenden Mikroteile

- Variable Einsätze mit unterschiedlicher Perforation und Einteilung der Fächer
- Unterschiedliche Höhen für Schüttgut
- Halterungen für Präzisionsteile
- Spannmechanismus mit Abdeckung

